

《管理系統認可登錄廠場監視查驗辦法部分條文修正總說明（99.05.14 修正）》

管理系統認可登錄廠場監視查驗辦法（以下簡稱本辦法）於九十一年一月九日發布施行，並於九十六年十二月十一日修正。茲為強化管理系統監視查驗生產廠場之驗證管理，並配合實務管理需要，爰增修訂有關基本檢驗設備修正、監督試驗之執行以及購、取樣商品檢驗結果不符合標準，暫停其商品查驗優惠之相關管理規定，其修正要點如下：

- 一、因備置基本檢驗設備為取得管理系統監視查驗登記之基本要件，爰增列基本檢驗設備經修正者，得通知管理系統監視查驗生產廠場依限完成備置，以符合新修正基本檢驗設備之要求，另新增未依限備置修正後之基本檢驗設備者，廢止其管理系統監視查驗登記之管理規定。（修正條文第二條及第十二條）
- 二、為確認管理系統監視查驗生產廠場之產品品質以及人員對於檢驗設備之操作能力，增列檢驗機關於必要時，得要求生產廠場提供樣品，就特定項目執行檢驗或監督試驗之相關規定。（修正條文第三條）
- 三、除原條文之取樣檢驗外，對於具檢驗設備之生產廠場，增列得以監督試驗方式確認產品品質。（修正條文第六條）
- 四、由於管理系統監視查驗生產廠場享有優惠之商品查驗方式，因此亦應負有其生產產品符合檢驗標準始得出廠之相對義務，爰增列經購、取樣檢驗結果不符合檢驗標準，暫停該管理系統監視查驗生產廠場優惠措施之管理規定。（修正條文第十條）
- 五、新增管理系統監視查驗登記撤銷或廢止後，重新申請登記之期限規定。（修正條文第十二條之一）